

産総研出願特開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

研 イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

2014年 1月公開分 (39件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2014-000615	ロボットの駆動装置及びロボットの駆動装置を搭載した人間型ロボット	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2014-001128	ガス発生剤用硝酸アンモニウム粒状物およびその製造方法並びにガス発生剤ペレット	日本化薬株式会社 旭化成ケミカルズ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2014-001737	排ガス浄化方法および排ガス浄化装置	三菱重工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2014-001979	タンパク質の分離精製装置及び分離精製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2014-001995	攪拌機能付き粘度測定方法およびその装置	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2014-002035	部分吸引型凝縮粒子カウンター	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2014-002692	顧客情報収集システム、及び顧客情報収集プログラム	独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2014-002847	コンバージョン反応により充放電を行うリチウム二次電池用活物質、該活物質を用いたリチウム二次電池	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2014-003104	複合基板の製造方法および複合基板	住友化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社日立国際電気
10	特開2014-003105	複合基板の製造方法および複合基板	住友化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社日立国際電気
11	特開2014-003106	複合基板および複合基板の製造方法	住友化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社日立国際電気
12	特開2014-003184	積層型半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2014-003357	映像処理装置及び映像処理方法	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2014-003908	タンパク質機能改変法	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2014-003920	アシルホモセリンラクトン合成酵素をコードする遺伝子とその利用	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2014-003939	免疫毒性評価細胞を用いたTNF- α 阻害活性を定量化するシステム	国立大学法人東北大学 独立行政法人産業技術総合研究所 東洋紡株式会社
17	特開2014-004541	放電ガス処理装置	独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2014-005225	食欲増進かつ体重増加抑制剤	独立行政法人産業技術総合研究所 サッポロビール株式会社 サッポロホールディングス株式会社
19	特開2014-006484	サイドチャネル評価装置及びサイドチャネル評価方法	株式会社東海理化電機製作所 独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2014-007250	太陽電池の製造工程における発電性能の予測方法、並びにそれを用いた製造工程における最適化方法及び異常検知方法	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2014-007705	サイドチャネル評価装置及びサイドチャネル評価方法	株式会社東海理化電機製作所 独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2014-008002	H7N7亜型インフルエンザウイルスのヘマグルチニンに結合するアプタマー	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2014-009192	トリアジノインドール誘導体を有効成分とするMK2の結合阻害剤	興和株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2014-009248	炭素繊維複合樹脂ビーズならびに炭素繊維強化複合材料およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2014-010034	エンドキシンの測定方法及びエンドキシンのラマン分光用測定基板	独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人関西学院 有限会社マイテック
26	特開2014-010065	放射線源の製造方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人北里研究所
27	特開2014-012306	把持機構	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2014-012840	接着材組成物	国立大学法人 東京大学 独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2014-012880	無電解銅めっき廃液を処理する方法およびその装置	独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2014-013318	プラズマモニック導波路を用いた光デバイス及び光アイソレータ	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2014-013935	パルスレーザ、光周波数安定化レーザ、測定装置および測定方法	株式会社アドバンテスト 独立行政法人産業技術総合研究所

32	特開2014-015031	植物成形体およびその製造方法	宮吉硝子株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2014-015642	可視光応答性半導体光電極	独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2014-016230	生体その場観察における分光分析法	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2014-016252	アジ化水素ガス濃度測定用プローブ	独立行政法人産業技術総合研究所 東洋紡株式会社
36	特開2014-016344	タンパク質の分析方法及び分析試薬	独立行政法人産業技術総合研究所 関東化学株式会社
37	特開2014-016372	周期構造を有するマイクロプレート、並びに、それを用いた表面プラズモン励起増強蛍光顕微鏡、蛍光マイクロプレートリーダーおよび特異的な抗原抗体反応の検出方法	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2014-017080	可視光応答性の半導体光電極の安定化方法及び該方法を用いた水分解反応装置	独立行政法人産業技術総合研究所
39	WO2011/52279	相変化記録膜を有する相変化装置、及び相変化記録膜の相変化スイッチング方法	国立大学法人 筑波大学 独立行政法人産業技術総合研究所